

BL23SU 2022B Schedule
October 2022 - February 2023

Version 1.3, 20 January 2023

Machine study BL tuning (S) BL tuning (RI) Surface RI Lab.

October 2022

↓ Refill

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo
							3801 吉越							3837 角谷					3831 山口			3833 渡部		3801 吉越			3811 藤森			
4th cycle														4th cycle																

November 2022

↓ Refill

↓ Refill

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We
3801 吉越				3801 吉越					3831 山口					3801 吉越					3833 渡部		3811 藤森		3801 吉越		3837 角谷			3801 吉越	
4th cycle														4th cycle															

December 2022

↓ Refill

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	3841 小林						3801 吉越							3839 成果占有																
4th cycle																														

January 2023

↓ Refill

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu
																											3811 藤森			
														5th cycle																

February 2023

↓ Refill

↓ Refill

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	
						3811 藤森							3811 藤森															
5th cycle																												

課題番号	課題名	担当者	シフト
3801	表面界面反応の放射光その場光電子分光研究	吉越 章隆	75
3811	軟X線分光法によるf電子系物質の電子状態および磁性状態の研究	藤森 伸一	75
3831	超音速分子線を用いたグラフェンガスバリア特性評価のための要素技術開発: イオン照射による欠陥と透過特性の関係	山口 尚登	24
3832	一酸化窒素分子線照射によるSi(111)基板上Hf堆積膜の酸化反応ダイナミクス解明	垣内 拓大	9
3833	高性能MOS型パワーデバイス実現に向けたヘテロ界面評価とその制御技術の開発	渡部 平司	6
3837	軟X線放射光光電子分光による表面処理したm面GaNのその場酸化化学状態の分析とショットキー電極形成	角谷 正友	12
3839	成果占有		6
3841	軟X線光電子分光による磁性トポロジカル量子輸送特性の解明	小林 正起	15